

## 「벤처기술상」 후보자 공모

한국고분자학회 2008년도 「벤처기술상」 후보를 공모합니다. 「벤처기술상」은 고분자과학 및 공학의 기술을 바탕으로 사업화를 이룬 우수한 기술을 포상함을 목적으로 합니다. 기술의 탁월성을 주로 심사하며, 기업의 전반적인 상황도 고려하여 평가합니다. 회원 여러분의 많은 응모와 추천을 기다립니다.

### 1. 수상 후보의 자격

- 가) 국내에서 최근 성공한 벤처기업의 기술을 대상으로 한다.
- 나) 동일 기술로 공공대상의 기술상, 고분자기술상을 수상하지 아니한 기술로 한다.

### 2. 구비서류

- 가) 기업 소개서
  - － 기업의 개략적인 상황과 대표자의 이력 등을 포함
- 나) 후보기술의 설명서
  - － 후보기술의 개요와 고분자과학 및 공학과의 관련성 등을 기술
- 다) 추천서 2부
  - － 본 학회 회원 2인의 추천서
  - － 추천서에는 후보기술의 수월성 등 추천근거가 제시되어야 함
- 라) 벤처기업 인증서 사본

### 3. 서류접수

- 가) 마감일 : 2008년 9월 5일(금)
- 나) 접수처 : 한국고분자학회 사무실  
우135-792 서울시 강남구 역삼동 831, 혜천빌딩 601호 (전화 02-568-3860)

### 4. 수상자 발표 및 시상

2008년 10월 9일(목) (추계총회시)

### 5. 기 타

- 가) 제출된 서류와 자료는 일체 반환하지 않는다.
- 나) 심사방법은 벤처기술상 규정과 기술공로상 심사위원회 시행세칙을 따른다.
- 다) 수상기술은 1개 기술을 원칙으로 하되, 적당한 수상후보자가 없을 때에는 시상하지 않는다.